

Расписание сессии группы М15-307

Чт, 06 апр.	12:45 — 14:20	ЗАЧ	Методология научного познания  Аршинов В.И.  В-403
Пн, 10 апр.	09:20 — 11:00	АТТ	Технология планарного цикла  Козырев А.А.  ФИАН
Пн, 10 апр.	09:20 — 11:00	АТТ	Физические основы технологии полупроводниковых лазеров  Микаелян Г.Т.  МПК-353
Ср, 12 апр.	11:05 — 12:40	ЗАЧ	Производственная практика (научно-исследовательская работа)  Безотосный В.В., Крохин О.Н., Канавин А.П., Алещенко Ю.А., Завестовская И.Н., Фроня А.А., Тимошенко В.Ю.  ФИАН
Ср, 12 апр.	14:30 — 16:05	ЗАЧ	Современная оптика  Кульчин Ю.Н.  98-8
Чт, 13 апр.	08:30 — 10:05	ЗАЧ	Управление интеллектуальной собственностью  Юшков Е.С.  Т-209
Чт, 13 апр.	10:15 — 11:50	ЗАЧ	Подготовка научных текстов в пакете LATEX  Кузнецов А.В.  К-1102
Пт, 14 апр.	10:15 — 11:50	ЗАЧ	Современные лазерные технологии  Фроня А.А.  ФИАН
Пн, 17 апр.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Технология планарного цикла  Козырев А.А.  ФИАН
Сб, 22 апр.	14:00 — 17:00	ЭКЗ	Физические основы технологии полупроводниковых лазеров  Микаелян Г.Т.  МПК-353